**五月奈米機電系統研究中心儀器訓練/檢定課程表 (地點：應力所/卓越大樓無塵室)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 上午 | 09：30|12：30 | 雷射共軛聚焦顯微鏡(卓越)5/15訓練5/22檢定 | RIE介電材料(卓越)5/2訓練5/9檢定 | Spin Coater(應力)5/10訓練5/17檢定 | SEM+EDS(卓越)5/4訓練5/11檢定 | 新Sputter（應力）5/5訓練5/12檢定 |
| E-beamEvaporator(應力)5/15 訓練5/22 檢定 | RIE光阻材料(卓越)5/2訓練5/9檢定 |  | 橢偏儀(卓越)5/4訓練5/11檢定 | EVG Aligner(應力)5/5訓練5/12檢定 |
|  | Karl Suss Aligner MA8(卓越)5/16訓練5/23檢定 |  | Oxford ICP-RIE(卓越)5/18訓練5/25檢定 |  |
|  |  |  | RTA(卓越)5/18訓練5/25檢定 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
| 下午 | 14：00|17：00 | 13：00-17：305/8實驗室一般訓練(應力109室) | 13：30-15：305/9卓越大樓安全訓練 | Probe-Type Surface Analyser (應力)5/17訓練5/24檢定 | Karl Suss Aligner MA6(卓越)5/4訓練5/11檢定 | 新Dicing Saw(應力)5/5訓練5/12檢定 |
| PECVD(卓越)5/15 訓練5/22檢定 | E-Gun氧化物及金屬(卓越)5/16訓練5/23檢定 |  | Sputter(卓越)5/18訓練5/25檢定 | O2 Plasma +Box Furnace(應力)5/19訓練5/26檢定 |
| Parylene(應力)5/15訓練5/22檢定 | ICP-RIE(卓越)(SAMCO)5/16訓練5/23檢定 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |